12

# Исследование электронного строения дифенилсилана методами функционала плотности и рентгеновской эмиссионной спектроскопии

#### © Т.Н. Даниленко, М.М. Татевосян, В.Г. Власенко

Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета, Ростов-на-Дону, Россия

## E-mail: danilenko@sfedu.ru

#### (Поступила в Редакцию 12 марта 2012 г.)

Исследовано электронное строение дифенилсилана  $Ph_2SiH_2$  методами рентгеновской эмиссионной спектроскопии, а также с помощью квантово-химических расчетов в приближении теории функционала плотности. На основе расчетов построен теоретический рентгеновский эмиссионный  $SiK_{\beta_1}$ -спектр  $Ph_2SiH_2$ , энергетическая структура и форма которого оказались в хорошем согласии с экспериментом. Совместное рассмотрение результатов расчетов и тонкой структуры экспериментального  $SiK_{\beta_1}$ -спектра дифенилсилана позволило в деталях описать особенности химического взаимодействия в этом соединении. Путем анализа натуральных связевых орбиталей получены количественные характеристики гибридизации атомных орбиталей в исследуемой молекуле.

#### 1. Введение

Силаны и их производные (фенилсиланы) являются широко используемыми соединениями в различных реакциях органического синтеза (например, при получении ценных кремнийорганических полимеров), а также как источник чистого кремния для микроэлектронной промышленности [1-11]. В последнее время появилось значительное число работ по исследованию фенилсиланов и их производных в качестве перспективных материалов для создания кремнийорганических светодиодов, которые обладают высокой эффективностью, яркостью и могут излучать в широком интервале длин волн при использовании различных заместителей. Также в качестве примера можно указать использование дифенилсилана в реакциях региоспецифического синтеза алкенов (реакция Виттига) [12]. Целенаправленный синтез различных материалов на основе фенилсиланов невозможен без установления закономерностей формирования их электронной и атомной структуры, определяющих в решающей мере весь спектр физико-химических свойств.

Одним из хорошо апробированных методов исследования электронной структуры соединений является метод рентгеновской эмиссионной спектроскопии [13,14]. Благодаря анализу различных серий рентгеновских линий этот метод позволяет исследовать систему молекулярных уровней соединения, оценить степень участия определенных атомов и атомных орбиталей (AO) в образовании химических связей в молекулах и кристаллах. В частности Si $K_{\beta_1}$ -спектры, которые образуются в результате электронных переходов с 3*p*-уровней кремния на вакансию в Si 1*s*-уровне, отображают вклады 3*p*-AO кремния в молекулярные орбитали (MO) валентной полосы исследуемых кремнийорганических соединений. Интенсивности компонент Si $K_{\beta_1}$ -спектра в приближении МО ЛКАО (линейная комбинация атомных орбиталей) пропорциональны квадратам коэффициентов  $C_{if}^2$  линейной комбинации атомных волновых функций, подробнее это изложено в разделе 3.

В свою очередь метод фотоэлектронной спектроскопии (ФЭС) позволяет с высоким разрешением (~  $10^{-3}$  eV) измерять потенциалы ионизации (ПИ) валентных электронов, выбитых из образца ультрафиолетовым излучением [15]. Совокупность методов рентгеновской эмиссионной спектроскопии и ФЭС позволяет более точно определить энергетическую структуру валентной полосы исследуемых соединений.

Рентгеноспектральное исследование фенилсиланов было проведено ранее [16–18], однако или эти исследования не были сопоставлены с теоретическими расчетами, или расчеты того времени не могли дать достаточную точность описания деталей рентгеновских эмиссионных спектров [17]. В последнее время были проведены современные квантово-химические расчеты ряда фенилсиланов, но они касались только структурных характеристик молекул и их конформационных свойств [19,20].

Применение в исследованиях электронного строения молекулярных объектов современных программ квантово-химических расчетов дает возможность всесторонне разобраться в его деталях, установить закономерности формирования МО с участием электронных волновых функций атомов и фрагментов. Совместное экспериментально-теоретическое исследование электронного строения сложных молекулярных объектов делает результаты максимально достоверными, наглядными и понятными.

Основной целью настоящей работы является выяснение закономерностей формирования электронной структуры дифенилсилана Ph<sub>2</sub>SiH<sub>2</sub> путем совместного анализа расчетных и рентгеноспектральных данных.

## 2. Экспериментальная часть

Рентгеновские флуоресцентные Si $K_{\beta_1}$ -спектры Ph<sub>2</sub>SiH<sub>2</sub> получены на спектрографе ДРС-2М [21] с фокусировкой по методу Иоганна. Использовался кварцевый кристалланализатор (1010) с радиусом изгиба 500 mm. Разрешающая сила спектрографа, измеренная по дублету Со $K_{\alpha_{1,2}}$ составляла 15000, что соответствует аппаратурному искажению в области исследуемой линии 0.15 эВ. Для регистрации спектров использовался фотометод, время экспозиции Si $K_{\beta_1}$ -спектров составляло около 30 h при режиме рентгеновской трубки БХВ-9Pd U = 22 kV и I = 90 mA. Жидкие образцы дифенилсилана для съемок помещались в криостат и охлаждались до температуры жидкого азота.

### 3. Квантово-химические расчеты

Расчеты проводились методом теории функционала плотности (ТФП) с использованием программного комплекса Gaussian-03 [22]. Использовался гибридный функционал B3LYP с корреляционной частью в форме Ли-Янга-Парра [23] и обменной частью Бекке [24]. Был взят стандартный расширенный валентно-расщепленный базис 6-311G\*\* [25,26] для всех атомов исследуемого соединения. Такая схема расчета была успешно использована для квантово-химических расчетов большего числа кремнийорганических соединений [27–30].

Энергии рентгеновских переходов  $E_{ij}$  вычислялись как разности между энергиями валентных  $\varepsilon$  и внутренних уровней  $\varepsilon_j$ , найденных в приближении "замороженных" орбиталей (вертикальные ПИ по теореме Купманса),

$$E_{ij} = \varepsilon_i - \varepsilon_j. \tag{1}$$

Интенсивности рентгеновских переходов с занятых МО на остовную АО *j* атома *A* вычислялись по формулам [31]:

$$I_{ij} \propto \left| \int \varphi_i^A(r)(er)\varphi_j(r)d\tau \right|^2$$
  
=  $N \left| \int \sum_A \varphi_{1s}^A(r)(er) \sum_A C_{jp} \varphi^A(r)d\tau \right|^2$ , (2)  
 $I_{ij}^A \sim N \sum |C_{ij}^A|^2$ , (3)

где  $C_{ij}^{A}$  — коэффициенты ЛКАО, с которыми в избранные МО входят АО *i* и *j*, *N* — нормировочный множитель, *e* — заряд электрона. Для получения эмиссионного SiK<sub>β1</sub>-спектра найденные из расчета коэффициенты  $C_{ij}^{2}$ (*j* = 3*p*) суммировались по формуле (3) для атомов кремния. При построении рентгеновских эмиссионных спектров дискретные линии, возникающие за счет переходов с определенных МО, уширялись на лоренцеву функцию с шириной  $\gamma = 0.5$  eV.



**Рис. 1.** Вид молекулы  $Ph_2SiH_2$  (симметрия  $C_1$ ).

## 4. Результаты и их обсуждение

Дифенилсилан в обычных условиях является бесцветной жидкостью, плотность которой составляет 1.00 g/cm<sup>3</sup>. В связи с этим рентгеноструктурных данных об атомном строении этой молекулы не существует. Проведена оптимизация структурных параметров молекулы дифенилсилана методом ТФП B3LYP/ 6-31G<sup>\*\*</sup>. Вид молекулы показан на рис. 1, результаты расчета структурных параметров приведены в табл. 1 в сопоставлении с известными структурными параметрами для близкой по строению молекулы SiH<sub>2</sub>Mes<sub>2</sub> (Mes = 2, 4, 6-триметилфенил) [32].

Как видно из табл. 1, рассчитанные межатомные расстояния и углы в молекуле дифенилсилана близки к соответствующим значениям в молекуле SiH<sub>2</sub>Mes<sub>2</sub>. Полученные расстояния Si–C имеют одинаковые значения для обеих молекул, однако расстояние Si–H существенно больше в Ph<sub>2</sub>SiH<sub>2</sub>. Необходимо также отметить небольшое уменьшение угла  $C_1$ –Si– $C_7$  в Ph<sub>2</sub>SiH<sub>2</sub> до 112.0°. Однако значения в [33], где он равен 112.4°.

Электронное строение дифенилсилана было исследовано путем совместного рассмотрения тонкой структуры

**Таблица 1.** Структурные параметры атомного строения (длины связей и углы) молекул  $Ph_2SiH_2$  (теория) и  $SiH_2Mes_2$  (рентгеноструктурные данные [32])

Связь/угол	Ph <sub>2</sub> SiH <sub>2</sub>	SiH <sub>2</sub> Mes <sub>2</sub>				
Длина связи, Å						
$Si-C_1$	1.883	1.883				
Si-C7	1.883	1.883				
Si-H <sub>2</sub>	1.491	1.417				
Si-H <sub>8</sub>	1.491	1.417				
Величина угла, deg						
C <sub>1</sub> -Si-C <sub>7</sub>	112.0	114.2				
H2-Si-H8	107.3	108.0				
$C_1-Si-H_2$	107.2	106.4				
C1-Si-H8	111.6	110.9				
C7-Si-H8	107.2	106.4				
C7-Si-H2	111.6	110.9				



**Рис. 2.** Фотоэлектронные спектры и диаграммы орбитальных энергий  $C_6H_6$  (*a*) и  $Ph_2SiH_2$  (*b*). *с* — экспериментальный рентгеновский эмиссионный  $SiK_{\beta_1}$ -спектр  $Ph_2SiH_2$  (I) и распределение плотностей электронных состояний Si(p) (II —  $\gamma = 0.5 \text{ eV}$ , III —  $\gamma = 0.3 \text{ eV}$ ) и Si(d) (затемненная область). Буквами обозначены компоненты  $SiK_{\beta_1}$ -спектра. *d* — распределение плотностей электронных состояний C(s), C(p), H(s) (затемненная область).

рентгеновских эмиссионных SiK<sub>β1</sub>-спектров, фотоэлектронных спектров бензола C<sub>6</sub>H<sub>6</sub> [34] и Ph<sub>2</sub>SiH<sub>2</sub> [35–37], а также данных квантово-химических расчетов методом ТФП B3LYP/6-311G<sup>\*\*</sup>. На рис. 2 показаны экспериментальный рентгеновский эмиссионный SiK<sub>β1</sub>-спектр Ph<sub>2</sub>SiH<sub>2</sub> и соответствующий теоретический SiK<sub>β1</sub>-спектр (показаны спектры с различной шириной лоренцевой функции:  $\gamma = 0.5$  и 0.3 eV), построенный на основе расчета распределения Si(p) плотности электронных состояний Si(d), C(s, p), H(s), диаграммы орбитальных энергий C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>, Ph<sub>2</sub>SiH<sub>2</sub> и ФЭС Ph<sub>2</sub>SiH<sub>2</sub> и C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>, необходимые для анализа химического связывания в этой молекуле.

расчетов распределения электронной плотности дают информацию о вкладах соответствующих АО в МО валентной полосы Ph<sub>2</sub>SiH<sub>2</sub>.

В табл. 2 приведены данные расчетов параметров MO  $Ph_2SiH_2$ , дополненные значениями энергий компонент  $SiK_{\beta_1}$ -спектра и ПИ  $Ph_2SiH_2$ , состав МО и преимущественный характер химической связи в дифенилсилане.

Сопоставление ФЭС бензола с ФЭС  $Ph_2SiH_2$  демонстрирует определенное сходство этих спектров. Замещение атома водорода в молекулах бензола атомом кремния приводит к малому возмущению МО  $C_6H_6$ . Особенно хорошо это видно для пиков ФЭС с высокими энергиями ПИ (13–24 eV). В то же время в ФЭС  $Ph_2SiH_2$  появляется ряд пиков с ПИ 10.5, 11.0, 13.1 eV, отсутствующих в ФЭС бензола, соответствующих наличию химических связей Si–C(Ph). Интерпретацию как ФЭС, так и SiK<sub>β1</sub>-спектра Ph<sub>2</sub>SiH<sub>2</sub> легко провести на основе сопоставления с энергетической структурой и составом МО, полученными в результате расчетов.

Как видно из рис. 2 и данных табл. 2, совокупность МО дифенилсилана можно разбить на ряд групп, бо́льшая часть из которых представляет собой наборы уровней, возникающих в результате расщепления уровней бензола при взаимодействии его с атомом кремния. Число уровней в этих группах равно произведению кратности вырождения соответствующего уровня бензола на число фенильных лигандов в кремнийорганической молекуле.

Сравнение экспериментального и теоретического Si $K_{\beta_1}$ -спектров показывает, что проведенный нами расчет хорошо передает как энергетическую структуру Si $K_{\beta_1}$ -спектра Ph<sub>2</sub>SiH<sub>2</sub>, так и его форму. Положение компонент ( $\pi_1$ , A, B,  $\pi_2$ , C, D, E, F, G) экспериментального и расчетного спектров Si(p) совпадают с точностью до 0.3 eV.

Наиболее коротковолновая компонента Si $K_{\beta_1}$  ( $\pi_1$ ), согласно расчетам, отражает взаимодействие  $\pi$ -системы бензольного кольца с *p*-орбиталями кремния, которое известно как эффект сверхсопряжения в кремнийорганических соединениях [38]. Кроме того, в формирование  $\pi_1$ -компоненты Si $K_{\beta_1}$ -спектра дифенилсилана вносит вклад  $d_{\pi}-p_{\pi}$ -взаимодействие Si-C(Ph) *d*-AO кремния и  $\pi$ -MO бензола. Однако оба этих типа связи играют незначительную роль в формировании общей картины химического связывания в молекуле Ph<sub>2</sub>SiH<sub>2</sub>, на что указывает малая интенсивность  $\pi_1$ -компоненты по сравнению с интенсивностью основного максимума Si $K_{\beta_1}$ -спектра.

Главный максимум Si $K_{\beta_1}$ -спектра (A, B) отражает основное взаимодействие  $p_{\alpha}$ -AO кремния как с p-AO углерода кольца, так и с s-AO водородных атомов. Согласно расчетам, небольшой вклад в указанные вза-имодействия вносят d-AO кремния ввиду их значительной диффузности. Этому максимуму соответствуют те самые дополнительные пики в ФЭС Ph<sub>2</sub>SiH<sub>2</sub>, о которых сообщалось выше, причем компонента B обусловлена

		c. eV	<i>C</i> <sup>2</sup> ,%		T	
1 <sub>MO</sub> , ev	<i>L</i> , <i>C</i> v	$c_i, c_v$	Si	Н	Ph	Тип связи
		-6.835	1(p)	3	96	$(s, p)_{\sigma}$ Si-H
<b>9.1</b> (π)		-7.007	1(p)	1	98	$(s, p)_{\sigma}$ Si-H
9.3	1836.9	-7.029	0	0	100	$p_{\pi} C(Ph)$
9.5(n)	$(\pi_1)$	-7.056	1(p) + 1(d)	3	95	$p_{\pi}, d_{\pi}$ Si–C(Ph),
						$(s, p)_{\sigma}$ Si-H
10.5		-8.404	16(p) + 1(d)	1	82	$p_{\sigma}, d_{\pi}\mathrm{Si-C(Ph)},$
						$(s, p)_{\sigma}$ Si-H
11.0	1834.9	-8.754	3(s) + 16(p) + 1(d)	11	69	$p_{\sigma}, d_{\pi}\mathrm{Si-C(Ph)},$
	(A)					$(s, p)_{\sigma}$ Si-H
11.7		-9.328	22(p) + 1(d)	40	37	$p_{\sigma}, d_{\pi}\mathrm{Si-C(Ph)}$
						$(s, p)_{\sigma}$ Si-H
		-9.539	0	0	100	$p_{\sigma} C(Ph)$
11.9(п)	(-)	-9.583	5(p)	7	88	$p_{\sigma}$ Si-C(Ph)
101()	(B)	10.070		-	0.6	$(s, p)_{\sigma}$ Si-H
12.1(п)	1833.8	-10.078	1(s) + 6(p)	1	86	$p_{\sigma}$ S1-C(Ph)
	$(\pi_2)$	10,122	1() + 2()	0	07	$(s, p)_{\sigma}$ SI-H
	1922.0	-10.132	1(s) + 2(p)	0 7	97	$p_{\pi}$ Si-C(Ph)
121()	1832.9	-10.815	4(s) + 6(p)	/	83	$p_{\sigma}$ SI-C(Ph)
13.1(Ⅲ)	(C)	11.075	4()	0	06	$(s, p)_{\sigma}$ SI-H
12.0		-11.0/3	4(p)	0	90	$p_{\sigma} \operatorname{SI-C}(\operatorname{Pn})$
15.9		-11.742	0	0	100	$p_{\sigma}C(Ph)$
14.5		-11.70 -12.288	0	0	100	$p_{\sigma}C(Ph)$
14.5		-12.200 -12.306	2(n)	1	07	$p_{\sigma} C(\mathbf{Ph})$
		-12.370	Z(p)	1	)	$p_{\sigma}$ SI-C(III), (s p)-Si-H
	1831.3	-12.686	6(s) + 1(p)	3	90	$(s,p)_{\sigma}$ Si-C(Ph).
<b>15.0</b> (π)	(D)	12.000	O(S) + I(P)	5	20	$(s_p)_{\sigma}$ Si $\rightarrow$ C(1 H), $(s_p)_{\sigma}$ Si $\rightarrow$ H
1010(11)	(2)	-12.815	1(p)	0	99	$p_{\sigma}$ Si-C(Ph)
		-13.494	29(s) + 1(p)	6	64	$s_{\sigma}$ Si-C(Ph)
15.8					-	s <sub>σ</sub> Si-H
	1829.5	-14.346	2(p)	0	98	$p_{\sigma}$ Si-C(Ph)
16.4	(E)					
	~ /	-15.142	40(s)	4	56	$s_{\sigma} Si - C(Ph)$
17.1						s <sub>o</sub> Si-H
	1827.3	-16.475	1(p)	0	99	$p_{\sigma} \mathrm{Si-C}(\mathrm{Ph})$
18.5	(F)					
		-16.71	5(s)	0	95	$s_{\sigma}$ Si $-C(Ph)$
		-16.796	0	0	100	$s_{\sigma} C(Ph)$
		-16.867	12(s)	1	87	$s_{\sigma}$ Si $-C(Ph)$
						$s_{\sigma}$ Si-H
	1823.6	-20.3	1(p)	0	99	$p_{\sigma}$ Si $-$ C(Ph)
	(G)	20.500	<b>5</b> ( )	_	0.5	
		-20.508	S(s)	0	95	$s_{\sigma} Si - C(Ph)$
		-20.5/2	0		100	$s_{\sigma} C(Pn)$
		-20.579	0		100	$s_{\sigma} C(Pn)$
		-23.323	0		100	$s_{\sigma} C(Pn)$
	1	-23.301	0	U	100	$s_{\sigma} C(\mathbf{rn})$

**Таблица 2.** Потенциалы ионизации  $I_{MO}$  ФЭС и энергии *E* компонент Si $K_{\beta_1}$ -спектра Ph<sub>2</sub>SiH<sub>2</sub>, рассчитанные энергии MO  $\varepsilon_i$ , состав MO  $C^2$  и соответствующий им тип химических связей

Примечание. В первом столбце в скобках: п — плечо пика в ФЭС, ш — широкая полоса в ФЭС.

в основном *σ*-взаимодействием *p*-АО кремния с *s*-АО водорода.

Компонента Si $K_{\beta_1}$ -спектра  $\pi_2$  обусловлена  $\pi$ -взаимодействием p-электронов атома кремния с p-электронами атомов углерода фенильного кольца ( $p_{\pi}-p_{\pi}$  Si-C(Ph)). Слабоинтенсивные длинноволновые компоненты  $SiK_{\beta_1}$ -спектра (D, E, F, G) отражают смешивание *s*-и *p*-валентных электронов атома кремния преимущественно с 2*s*-электронами атомов углерода бензольного кольца. Вклад 3*p*-валентных электронов кремния в

Связь $\sigma_{AB}$	Заселенность*	HCO**
$egin{array}{c} { m Si-C_1} \\ { m Si-H_2} \\ { m Si-C_7} \\ { m Si-H_8} \end{array}$	$\begin{array}{c} 1.9618(0.0312)\\ 1.9808(0.0141)\\ 1.9619(0.0313)\\ 1.9808(0.0141)\end{array}$	$\begin{array}{c} 0.5432 (sp^{2.85}d^{0.03})_{\rm Si} + 0.839 (sp^{2.38})_{\rm C} \\ 0.6382 (sp^{3.10}d^{0.03})_{\rm Si} + 0.7699 (s)_{\rm H} \\ 0.5432 (sp^{2.86}d^{0.03})_{\rm Si} + 0.8396 (sp^{2.38})_{\rm C} \\ 0.6382 (sp^{3.09}d^{0.03})_{\rm Si} + 0.7698 (s)_{\rm H} \end{array}$

Таблица 3. Заселенности и гибридизация Si-C и Si-H натуральных связевых орбиталей для Ph<sub>2</sub>SiH<sub>2</sub>

Примечание. \*В скобках указаны заселенности для антисвязующих σ\*-НСО. \*\*Показаны только связующие σ-НСО.

образование соответствующих МО, отвечающих этим компонентам, мал, на это указывают незначительные их интенсивности.

Кроме стандартного определения заселенностей по Малликену особенности химического взаимодействия в молекуле  $Ph_2SiH_2$  были изучены на основании анализа натуральных связевых орбиталей (HCO).

В табл. 3 представлены заселенности и гибридизация Si-C и Si-H HCO для  $Ph_2SiH_2$ . Каждую натуральную орбиталь связи  $\sigma_{AB}$  можно представить в виде суммы (связующая натуральная орбиталь связи) и разности (антисвязующая натуральная орбиталь связи) двух валентных гибридизированных орбиталей  $h_A$  и  $h_B$  атомов A и B

$$\sigma_{AB} = C_A h_A + C_B h_B, \qquad (4)$$

$$\sigma_{AB}^* = C_B h_A - C_B h_A, \tag{5}$$

где *C*<sub>A</sub> и *C*<sub>B</sub> — поляризационные коэффициенты.

В молекуле Ph<sub>2</sub>SiH<sub>2</sub> имеются две связующие HCO для связей Si-C1 и Si-C7, две связующие НСО для связей Si-H2 и Si-H8 и такое же количество соответствующих антисвязующих орбиталей. Как видно из значений поляризационных коэффициентов (табл. 3), для связей Si-C происходит смещение электронной плотности в сторону атомов углерода, а для связей Si-H — смещение электронной плотности от атома кремния к атому водорода. Такое смещение обусловлено различной электроотрицательностью атомов Si (1.8), H (2.1), C (2.5), входящих в молекулу дифенилсилана. Как видно из полученных значений заселенностей НСО, в молекуле Ph<sub>2</sub>SiH<sub>2</sub> образуются гибридные орбитали атома Si, близкие к sp<sup>3</sup>-электронной конфигурации, характерной для тетраэдрически координированного атома кремния.

#### 5. Заключение

Электронное строение дифенилсилана исследовано методами функционала плотности и рентгеновской эмиссионной спектроскопии. Построенные теоретические  $SiK_{\beta_1}$ -спектры  $Ph_2SiH_2$  оказались в хорошем согласии с экспериментом. На основе анализа данных квантово-химических расчетов показано, что валентные *р*-электронные состояния кремния составляют малую долю в составе MO  $Ph_2SiH_2$ . В результате этого тонкая структура рентгеновского эмиссионного  $SiK_{\beta_1}$ -спектра

определяется системой уровней лигандов, слабо возмущенных взаимодействием с валентными АО кремния. Установлены детали распределения электронной плотности в молекуле Ph<sub>2</sub>SiH<sub>2</sub> на базе полученных значений поляризационных коэффициентов HCO.

## Список литературы

- J.-U. Kim, H.-B. Lee, J.-S. Shin, Y.-H. Kim, Y.-K. Joe, H.-Y. Oh, C.-G. Park, S.-K. Kwon. Synth. Met. 150, 27 (2005).
- [2] J. Kido, K. Nagai, Y. Okamoto, T. Skotheim. Chem. Lett. 118, 11974 (1996).
- [3] V. Cimrova, D. Neher, M. Remmers, I. Kminek. Adv. Mater. 10, 676 (1998).
- [4] K. Tamao, M. Uchida, T. Izumizawa, K. Furukawa, S. Yamaguchi. J. Am. Chem. Soc. 118, 11974 (1996).
- [5] J. Luo, Z. Xie, J.W.Y. Lam, L. Cheng, H. Chen, C. Qui, H.S. Kwok, X. Zhan, Y. Liu, D. Zhu, B.Z. Tang. Chem. Commun. 18, 1740 (2001).
- [6] Z. Gao, C.S. Lee, I. Bello, S.T. Lee, R.-M. Chen, T.-Y. Luh, J. Shi, C.W. Tang. Appl. Phys. Lett. 74, 865 (1999).
- [7] C.-C. Wu, C.-W. Chen, Y.-T. Lin, H.-L. Yu, J.-H. Hsu, T.-Y. Luh. Appl. Phys. Lett. 79, 3023 (2001).
- [8] Y.-H. Kim, D.-C. Shin, S.-H. Kim, C.H. Ko, H.S. Yu, Y.S. Chae, S.-K. Kwon. Adv. Mater. 13, 1690 (2001).
- [9] N.G. Pschirer, T. Miteva, U. Evans, R.S. Roberts, A.R. Marshall, D. Neher, M.L. Myrick, U.H.F. Bunz. Chem. Mater. 13, 2691 (2001).
- [10] H.T. Shih, C.H. Lin, H.H. Shih, C.-H. Cheng. Adv. Mater. 14, 1409 (2002).
- [11] S.-F. Liu, Q. Wu, H.L. Schimider, H. Aziz, N.-X. Hu, Z. Popovic, S. Wang, J. Am. Chem. Soc. **122**, 3671 (2000).
- [12] C.J. O'Brien, J.L. Tellez, Z.S. Nixon, L.J. Kang, A.L. Carter, S.R. Kunkel, K.C. Przeworski, G.A. Chass. Angew. Chem. Int. Ed. 48, 6836 (2009).
- [13] А. Майзель, Г. Леонхардт, Р. Сарган. Рентгеновские спектры и химическая связь. Наук. думка, Киев (1980). 420 с.
- [14] Л.Н. Мазалов, В.Д. Юматов, В.В. Мурахтанов, Ф.Х. Гельмуханов, Г.Н. Доленко, Е.С. Глускин, А.В. Кондратенко. Рентгеновские спектры молекул. Наука, Новосибирск. (1977). 331 с.
- [15] M. Ellis, M.F. Timothy, G. Wright. Electronic and photoelectron spectroscopy. Cambridge University Press. (2005). 286 p.
- [16] М.М. Татевосян, А.Т. Шуваев, А.П. Землянов. ЖСХ, 18, 4, 684 (1977).
- [17] А.Т. Шуваев, М.М. Татевосян, В.М. Копылов, Н.Н. Харабаев. Теорет. и эксперим. химия 20, 3, 369 (1984).
- [18] P.N. Dyachkov, N.V. Ioslovich, A.A. Levin. Theoret. Chim. Acta (Bed.). 40, 237 (1975).

- [19] A.R. Campanelli, F. Ramondo, A. Domenicano. J. Phys. Chem. A. 105, 5933 (2001).
- [20] A.R. Campanelli, A. Domenicano, F. Ramondo, I. Hargittai. Struct. Chem. 22, 2, 361 (2011).
- [21] М.А. Блохин. Методы рентгеноспектральных исследований, Физматгиз, М. (1959). 386 с.
- [22] Gaussian 03, Revision A.1 / M.J. Frisch, G.W. Trucks, H.B. Schlegel, G.E. Scuseria, M.A. Robb, J.R. Cheeseman, J.A. Montgomery, jr., T. Vreven, K.N. Kudin, J.C. Burant, J.M. Millam, S.S. Iyengar, J. Tomasi, V. Barone, B. Mennucci, M. Cossi, G. Scalmani, N. Rega, G.A. Petersson, H. Nakatsuji, M. Hada, M. Ehara, K. Toyota, R. Fukuda, J. Hasegawa, M. Ishida, T. Nakajima, Y. Honda, O. Kitao, H. Nakai, M. Klene, X. Li, J.E. Knox, H.P. Hratchian, J.B. Cross, C. Adamo, J. Jaramillo, R. Gomperts, R.E. Stratmann, O. Yazyev, A.J. Austin, R. Cammi, C. Pomelli, J.W. Ochterski, P.Y. Ayala, K. Morokuma, G.A. Voth, P. Salvador, J.J. Dannenberg, V.G. Zakrzewski, S. Dapprich, A.D. Daniels, M.C. Strain, O. Farkas, D.K. Malick, A.D. Rabuck, K. Raghavachari, J.B. Foresman, J.V. Ortiz, Q. Cui, A.G. Baboul, S. Clifford, J. Cioslowski, B.B. Stefanov, G. Liu, A. Liashenko, P. Piskorz, I. Komaromi, R.L. Martin, D.J. Fox, T. Keith, M.A. Al-Laham, C.Y. Peng, A. Nanayakkara, M. Challacombe, P.M.W. Gill, B. Johnson, W. Chen, M.W. Wong, C. Gonzalez, J.A. Pople. Gaussian, Inc., Pittsburgh PA, USA (2003).
- [23] C. Lee, W. Yang, R.G. Parr. Phys. Rev. B 37, 785 (1988).
- [24] A.D. Becke. J. Chem. Phys. 98, 5648 (1993).
- [25] A.D. McLean, G.S. Chandler. J. Chem. Phys. 72, 5639 (1980).
- [26] K. Raghavachari, J.S. Binkley, R. Seeger, J.A. Pople. J. Chem. Phys. 72, 650 (1980).
- [27] M. Nag, P.P. Gaspar. Chem. Eur. J. 15, 8526 (2009).
- [28] Y.-Q. Ding, Q.-A. Qiao, P. Wang, G.-W. Chen, J.-J. Han, Q. Xu, S.-Y. Feng. Chem. Phys. 367, 167 (2010).
- [29] I. Pavel, K. Strohfeldt, C. Strohmann, W. Kiefer. Inorg. Chim. Acta. 357, 1920 (2004).
- [30] M. Alcolea Palafox, P.C. Gomez, L.F. Pacios. J. Mol. Struct. (Theochem) **528**, 269 (2000).
- [32] Л.Н. Мазалов. Рентгеновские спектры. ИНХ СО РАН, Новосибирск (2003). 329 с.
- [32] M.K. Rofouei, G.A. Lawless, A. Morsali, P.B. Hitchcock. X-Ray Struct. Anal. Online 21, 103 (2005).
- [33] B.H. Boo. J. Korean Phys. Soc. 59, 5, 3205 (2011).
- [34] Л.Н. Мазалов. ЖСХ 44, 1, 7 (2003).
- [35] В.Ф. Травень, В.В. Редченко, М.Ю. Эйсмонт, Б.И. Степанов. ЖОХ 51, 1297 (1981).
- [36] В.Ф. Травень, В.В. Редченко, Б.И, Степанов. ЖОХ **52**, 2262 (1982).
- [37] G. Distefano, S. Pignataro, L. Szepes, J. Borossay. J. Organomet. Chem. 104, 173 (1976).
- [38] М Дьюар. Сверхсопряжение. Мир, М. (1965). 206 с.